



सत्यमेव जयते

पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार

The Patent Office, Government Of India

पेटेंट प्रमाण पत्र

Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74)

(Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. 499001

आवेदन सं. / Application No. 201741036717

फाइल करने की तारीख / Date of Filing 16/10/2017

पेटेंटी / Patentee INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT MADRAS)

आविष्कारकों का नाम / Name of Inventor(s) 1.Pankaj Kumar 2.Dr. Sabita Sarkar

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित ATOMIZER FOR PRODUCTION OF VERY FINE DROPLET THROUGH CENTRIFUGAL ATOMIZATION TECHNIQUE AND METHODS THEREOF नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख अक्टूबर 2017 के सोलहवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled ATOMIZER FOR PRODUCTION OF VERY FINE DROPLET THROUGH CENTRIFUGAL ATOMIZATION TECHNIQUE AND METHODS THEREOF as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 16<sup>th</sup> day of October 2017 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



Handwritten signature of Controller of Patents

अनुदान की तारीख / Date of Grant : 13/01/2024

पेटेंट नियंत्रक / Controller of Patents

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, अक्टूबर 2019 के सोलहवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 16<sup>th</sup> day of October 2019 and on the same day in every year thereafter.